

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

ZJAZD I

Godziny	22 - 23 lutego 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (3/25)		OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (6/25)	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11				
11 ¹⁵ - 12	ROBOTYKA wykład s. 422 (3/25)		ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (6/15)	
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14				
14 ¹⁵ - 15	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (3/15)		MAT-2 pościg - 56h MAT-3 pościg - 20h w PT	
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD II

Godziny	29 lutego - 01 marca 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (6/25)		Język obcy Ćw. (1/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11				
11 ¹⁵ - 12	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (9/25)		OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (11/25)	
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14			STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (3/22)	
14 ¹⁵ - 15				
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD III

Godziny	07 - 08 marca 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (12/15)		ROBOTYKA wykład s. 422 (9/25)	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11				
11 ¹⁵ - 12	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (3/28)		NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (6/12)	
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14				
14 ¹⁵ - 15	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (6/22)		Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (3/28)	
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				
			NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (9/12)	

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

ZJAZD IV

Godziny	14 - 15 marca 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (2/20)		Język obcy ćw. (2/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (15/15) koniec		Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (6/28)	
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13			NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (12/12) koniec	
13 ¹⁵ - 14	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (17/25)		STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (9/22)	
14 ¹⁵ - 15				
15 ¹⁵ - 16			Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (6/28)	
16 ¹⁵ - 17				

22 marca 2020 r.

Język obcy ćw. (3/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰

ZJAZD V

Godziny	28 - 29 marca 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (12/25)		ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (4/20)	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11			ROBOTYKA wykład s. 422 (14/25)	
11 ¹⁵ - 12	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (20/25)		OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (22/25)	
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14				
14 ¹⁵ - 15	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (11/22)	Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (3/12)	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (13/22)	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (2/10)
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD VI

Godziny	04 - 05 kwietnia 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (6/20)		Język obcy ćw. (4/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (9/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (3/25)	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (15/22)	
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13	Podstawy automatyki - II lab. s. (3/25)		Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (4/10)	
13 ¹⁵ - 14				
14 ¹⁵ - 15			Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (9/28)	
15 ¹⁵ - 16			Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (6/12)	

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

ZJAZD VII

Godziny	18 - 19 kwietnia 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (8/20)		ROBOTYKA wykład s. 422 (20/25)	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	ROBOTYKA wykład s. 422 (17/25)		Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (6/12)	Podstawy automatyki - II lab. s. (6/25)
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14	Zarządzanie jakością lab. s. (2/10)	Optomechatronika lab. s. (2/12)	Podstawy automatyki - II lab. s. (6/25)	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (6/10)
14 ¹⁵ - 15	Optomechatronika lab. s. (2/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (2/10)		
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD VIII

Godziny	25 - 26 kwietnia 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (10/20)		Język obcy ćw. (5/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (25/25) koniec		Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (12/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (9/25)
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14	Zarządzanie jakością lab. s. (4/10)	Optomechatronika lab. s. (4/12)	Podstawy automatyki - II lab. s. (9/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (12/28)
14 ¹⁵ - 15	Optomechatronika lab. s. (4/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (4/10)		
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD IX

Godziny	09 - 10 maja 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (12/20)		Język obcy ćw. (6/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (15/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (12/25)	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (17/22)	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (8/10)
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (12/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (15/28)	Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (9/12)	Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (9/12)
14 ¹⁵ - 15				
15 ¹⁵ - 16				

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

ZJAZD X

Godziny	16 - 17 maja 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (14/20)		STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (19/22)	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (10/10) koniec
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25)	Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (12/12) koniec	Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (12/12) koniec
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28)	Zarządzanie jakością lab. s. (6/10)	Optomechatronika lab. s. (6/12)
14 ¹⁵ - 15				
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD XI

Godziny	23 - 24 maja 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (22/25)		Język obcy ćw. (7/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	Podstawy automatyki - II lab. s. (18/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (21/28)	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (16/20)	
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (22/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (19/25)	Zarządzanie jakością lab. s. (8/10)	Optomechatronika lab. s. (8/12)
14 ¹⁵ - 15			Optomechatronika lab. s. (8/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (8/10)
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ZJAZD XII

Godziny	06 - 07 czerwca 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (18/20)		Język obcy ćw. (8/8) godz. 7 ³⁰ - 10 ³⁰	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (25/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25)	Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec	Optomechatronika lab. s. (10/12)
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13				
13 ¹⁵ - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (25/28)	Optomechatronika lab. s. (10/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec
14 ¹⁵ - 15				
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

ZJAZD XIII

Godziny	13 - 14 czerwca 2020 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 ¹⁵ - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (20/20) koniec		ROBOTYKA wykład s. 422 (25/25) koniec	
9 ¹⁵ - 10				
10 ¹⁵ - 11	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (22/22) koniec	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec	Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec	Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec
11 ¹⁵ - 12				
12 ¹⁵ - 13	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec		Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec	Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec
13 ¹⁵ - 14				
14 ¹⁵ - 15				
15 ¹⁵ - 16				
16 ¹⁵ - 17				

SESJA LETNIA:

- 17 czerwca 2020 r. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
- 20-21 czerwca 2020 r.
- 27-28 czerwca 2020 r.

SESJA JESIENNA:

- 01 września 2020 r. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
- 05-06 września 2020 r.
- 12-13 września 2020 r.

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

Harmonogram „pościgów” z przedmiotów Matematyka-2 oraz Matematyka-3

Termin	Piątek	Sobota	Niedziela
21 - 23 lutego 2020 r. (Zjazd I)	MAT-3 (2/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (2/56) 17:15-19:00 s. 422	MAT-2 (5/56) 14:15-17:00 s. 422
28 lutego - 01 marca 2020 r. (Zjazd II)	MAT-3 (4/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (7/56) 17:15-19:00 s. 422	MAT-2 (10/56) 16:15-19:00 s. 422
06 - 08 marca 2020 r. (Zjazd III)	MAT-3 (6/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (12/56) 17:15-19:00 s. 422	MAT-2 (14/56) 17:15-19:00 s. 422
13 - 15 marca 2020 r. (Zjazd IV)	MAT-3 (8/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (17/56) 16:15-19:00 s. 422	MAT-2 (19/56) 17:15-19:00 s. 422
22 marca 2020 r.	MAT-3 (10/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (22/56) 11:15-14:00 s. 422	-
27 - 29 marca 2020 r. (Zjazd V)	MAT-3 (12/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (24/56) 17:15-19:00 s. 422	MAT-2 (27/56) 16:15-19:00 s. 422
03 - 05 kwietnia 2020 r. (Zjazd VI)	MAT-3 (14/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (30/56) 16:15-19:00 s. 422	-
17 - 19 kwietnia 2020 r. (Zjazd VII)	MAT-3 (16/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (32/56) 17:15-19:00 s. 422	-
24 - 26 kwietnia 2020 r. (Zjazd VIII)	MAT-3 (18/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (34/56) 17:15-19:00 s. 422	-
08 - 10 maja 2020 r. (Zjazd IX)	MAT-3 (20/20) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (37/56) 16:15-18:00 s. 422	-
15 - 17 maja 2020 r. (Zjazd X)	MAT-2 (39/56) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (42/56) 16:15-19:00 s. 422	-
22 - 24 maja 2020 r. (Zjazd XI)	MAT-2 (44/56) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (46/56) 17:15-19:00 s. 422	-
05 - 07 czerwca 2020 r. (Zjazd XII)	MAT-2 (48/56) 17:30:-19:30 s. 422	-	MAT-2 (51/56) 15:15-18:00 s. 422
12 - 14 czerwca 2020 r. (Zjazd XIII)	MAT-2 (53/56) 17:30:-19:30 s. 422	MAT-2 (56/56) 16:15-19:00 s. 422	-